

平成 28 年 12 月 7 日

平成 28 年度 第 2 回分析技術講習会基礎コース

新潟県工業技術総合研究所
下越技術支援センター

分析は、製品開発や品質管理等において重要な手段となっています。その分析の原理や測定技術を理解することは、目的を達成するために効果的です。

そこで、この度弊センターでは、利用頻度の高い蛍光 X 線分析と赤外分光分析について講習会を企画しました。これら 2 つの講習会は、個別開催としており、ご希望のコースを選べるようにしました。

これから講習対象の分析装置利用をご検討されている方や、分析装置の操作の体験を希望される技術者の方に有用な内容となっています。ふるってご参加くださいますよう、ご案内申し上げます。

記

- 日 時** 平成 29 年 1 月 17 日 (火) 9:00~12:00 (蛍光 X 線分析)
13:00~16:00 (赤外分光分析)
- 場 所** 新潟県工業技術総合研究所
3 階 302 会議室 (座学) および実験室 (実習)
〒950-0915 新潟市中央区鏡西 1-11-1 (新潟駅から徒歩 15 分)
URL: <http://www.iri.pref.niigata.jp>
- 内 容** 次頁に講習会次第 (詳細) を載せましたのでご覧下さい。
* 座学 (原理、応用例等の解説)
* 分析実習
- 定 員** 各コース 5 名程度
- 受講料** 無料
- 申込方法** 参加申込書にご記入いただき、1 月 11 日 (水) までに FAX またはメールでお申し込みください。

※問い合わせ先：

新潟県工業技術総合研究所 下越技術支援センター 諸橋・山下・渡邊 [TEL:025-244-9168](tel:025-244-9168)

平成 28 年度 第 2 回分析技術講習会基礎コース 参加申込書

申込先：下越技術支援センター 化学グループ 宛

FAX: 025-241-5018 e-mail: kagaku@iri.pref.niigata.jp

貴社名		住所
TEL		FAX
役職	氏名	E-mail アドレス
希望コース	<input type="checkbox"/> 蛍光 X 線分析 <input type="checkbox"/> 赤外分光分析	

※応募者多数の場合は、人数調整する場合があります。

※ご記入いただいた個人情報、本分析講習会に関する連絡以外には使用いたしません。

講習会次第

分析基礎コース（蛍光 X 線分析）

9:00～ 9:05 受付

9:05～ 9:10 あいさつ

9:10～ 9:50 座学（下越技術支援センター 主任研究員 渡邊 亮）

元素の組成分析を行うのに有効な蛍光 X 線分析の原理および応用例について解説します。

9:50～11:50 分析実習

11:50～12:00 質疑応答

分析基礎コース（赤外分光分析）

13:00～13:05 受付

13:05～13:10 あいさつ

13:10～13:50 座学（下越技術支援センター 主任研究員 山下 亮）

異物の同定を行うのに有効な赤外分光分析の原理および応用例について解説します。

13:50～15:50 分析実習

15:50～16:00 質疑応答

